



マイクロマシン技術研究開発プロジェクト 1991-2000



マイクロマシン基盤技術の開発

異分野融合型次世代デバイス (BEANS) 製造技術開発プロジェクト 2008-12



MEMS製造基盤技術の開発

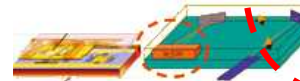
高集積複合MEMS (ファインMEMS) 製造技術開発プロジェクト 2006-08



MEMS用設計・解析支援システム (MemsONE) 開発プロジェクト 2004-06



MEMSプロジェクト 2003-05



SSN/IoT基盤技術の開発

学習型スマートセンシングシステム (LbSS) 開発 2016-20



エネルギー・環境新技術先導プログラム 2015-16
高効率MEH 革新認識システムIRIS



インフラ状態モニタリング用センサシステム開発 2014-18
道路インフラRIMS ライフラインコアUCoMS チップスケール原子時計 ULPAC



社会課題対応センサシステム 先導研究 2013

グリーンセンサ・ネットワークシステム 技術開発プロジェクト 2011-14



財団法人マイクロマシンセンター (MMC) の設立 1992.1



MEMS協議会 (MIF) の発足 2006.4



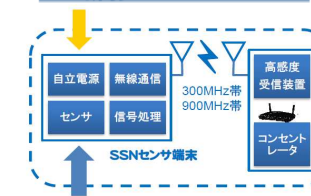
マイクロナノオープンイノベーションセンター (MNOIC) の設立 2011.4



BEANSパテントショップ発足 2013.4



SSN研究会キックオフ 2015.10



一般財団法人化 2011.4

(MEMS国内市場規模)

2005年市場規模 4400億円

2010年市場規模 7200億円

2015年市場規模 1兆5500億円

